IPEA/416)を参照すること。

特許庁審査官(権限のある職員)

柴沼 雅樹

電話番号 03-3581-1101 内線 3390

02 JUN 2005

7523

3 S

特許協力条券

PCT

国際予備審査報告

出願人又は代理人

REC'D .1 9	AUG	2004
WEU		PCT

の客類記号 4888	Treat to the second				
国際出願番号 PCT/JP03/02218	国際出願日 27.	02.03	優先日 (日.月.年)	03.12.	0 2
国際特許分類 (I.PC) Int. Cl	7 HO1L21/68,	H01L21/0	2, B65G4	9/07.	
出願人 (氏名又は名称) 近藤工業株	式会社				
1. 国際予備審査機関が作成したこの				規定に従い送付	する。
2. この国際予備審査報告は、この表	紙を含めて全部で	3	ジからなる。		1
区 この国際予備審査報告には、 査機関に対してした訂正を含 (PCT規則70.16及びPC この附属審類は、全部で	で明神母、間次の過四次 て実施細則第607号参	照)	基礎とされた及 付されている。 	び/又はこの日	国除于偏番
3. この国際予備審査報告は、次の内	内容を含む。	•			
I × 国際予備審査報告の基	· 遊				
Ⅱ □ 優先権			+ + + - T / - +		
Ⅲ	5業上の利用可能性につい	ての国際予備審査	報告の不作成		
IV 開発明の単一性の欠如		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	MHIT のいての	目解 それを取	付けるため
v X PCT35条(2)に規 の文献及び説明	定する新規性、進歩性又	は産業上の利用引	日 生 (こ*)(・)(0)	SUMPLY CAUCUA	
VI				•	
VII 国際出願の不備		,			
VII 国際出願に対する意					•
		国際予備審査報告	ランド はした日		
国際予備審査の請求書を受理した日 04.11.2003	3	回	2. 08. 20	0 4	

日本国特許庁 (IPEA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区服が関三丁目4番3号

名称及びあて先

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/02218

	CT規則70.1 出願時の国際	出願客類		
X	明細魯 明細魯 明細魯	第 <u>1-30</u> 第 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の簡求魯と共に提出されたもの
X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 1-3		出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求審と共に提出されたもの 08.04.2004 付の書簡と共に提出されたもの
X	· 図面			出願時に提出されたもの 国際予備審査の簡求審と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
] 明細書の配明細書の配明細書の配明細書の配	列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第	ページ、 	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求ひと共に提出されたもの
	国際調	:、下記の言語である をのために提出されたP 規則48.3(b)にいう国際:	CT規則23.1(b)にい 公開の言語	う翻訳文の言語
3.	国際開設を表現している。国際出版により、国際子がこの国際出版により、国際出版により、国際出版により、国際出版により、国際出版により、国際出版により、国際出版により、国際出版により、国際により、国は、国際により、国は、国際により、国により、国際により、国により、国により、国により、国により、国により、国により、国により、国	をのために提出されたP 規則48.3(b)にいう国際 備審査のために提出され 質は、ヌクレオチド又は 際出願に含まれる審面に	CT規則23.1(b)にい 公開の言語 たPCT規則55.2また アミノ酸配列を含んで こよる配列表 - 磁気ディスクによる	う翻訳文の言語 とは55.3にいう翻訳文の言語 おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 記列表
3.	国際のの原題のの原題を開始を表している。	をのために提出されたP 規則48.3(b)にいう国際 備審査のために提出され 質は、ヌクレオチド又は 際出願に含まれる醬面に 際出願と共に提出された に、この国際予備審査 に、この国際予備審査 に提出した審面による に提出した審面による による配列表に配載した	CT規則23.1(b)にい 公開の首語 たPCT規則55.2また アミノ酸配列を含んで よる配列表 と磁気ディスクによる (または調査)機関に (または調査)機関に に列表が出願時におけ	う翻訳文の言語 とは55.3にいう翻訳文の言語 おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 記列表 提出された審面による配列表 提出された磁気ディスクによる配列表 る国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
4.	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	をのために提出されたP 規則48.3(b)にいう国際 備審査のために提出され 質は、ヌクレオチド又は 際出願に含まれ提出され 際出願と共に提出の に、この国際等面に に、この国際等面に に、この国際等面に に、このを にに に、このを にに に、この の の の の の の の の の の の の の の の の の の	CT規則23.1(b)にい 公開の言語 たPCT規則55.2また アミノ酸配列を含んで よる配列表 と磁気ディスクによるで (または調査)機関に (または調査)機関に 記列表が出願時におけ 配列と磁気ディスクに	う翻訳文の言語 とは55.3にいう翻訳文の言語 おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 配列表 提出された審面による配列表 提出された磁気ディスクによる配列表 る国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 よる配列表に配録した配列が同一である旨の陳述書の提出 ページ スージ 項

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/02218

٧.	新規性、進歩性又は産業上の利 文献及び説明	用可能性についての法 	第12条(PCT35条) ————————————————————————————————————	2)) に定める兄弊、てれを級	G (161)
1.	見解			·	
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲 	1-3		有 無
	進歩性 (IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-3		有 無
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-3		有 無
1					

文献及び説明(PCT規則70.7)

請求の範囲1-3に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩性を有する。 文献1,2には、「ウェハ搬入開口部周囲とウェハ密閉容器の周囲の間に方形枠状フィルターを通過した清浄空気の環状エアカーテンを形成するエアカーテン形成装置」が記載されておらず、そのことにより本願発明は「密閉容器外部のエアが密閉容器内に入ることを完全に防止することができる」という有利な効果を奏する。

機式PCT/IPEA/409 (第V欄) (1998年7月)

請求の範囲

1. (補正後) ウェハ搬入開口部を備える半導体製造装置に至るまでのウェハの 搬送をウェハ密閉容器により行うミニエンバイラメント方式の半導体製造装置に 取り付けられるエアカーテン形成装置であって、

前記ウェハ搬入開口部の周囲に取り付けることができ前方に向かって環状エアカーテンを噴出する空気噴出スリットを備え方形枠状に形成されたケースと、前記方形枠状ケース内に配設され断面が円筒形の方形枠状エアフィルター管と、前記方形枠状エアフィルター管に空気を供給して前記方形枠状エアフィルター管を通過した空気を前記スリットから噴出させるための空気供給手段と、該空気供給手段と前記方形枠状フィルター管を流体連通させる送気チューブとを含んでなり、前記密閉容器が半導体製造装置の前記ウェハ搬入開口部の前に位置して開かれたときに前記密閉容器の開かれた開口部に外部空気が流入することを防止するために前記ウェハ搬入開口部周囲と前記ウェハ密閉容器の周囲の間に前記方形枠状フィルターを通過した清浄空気の環状エアカーテンを形成するエアカーテン形成装置。

- 2. (補正後) 前記ケースは前記フィルター管を通過した清浄空気の向きを定めるガイド板を含んでなる請求項1に記載のエアカーテン形成装置。
- 3. (補正後) 前記送気チューブを半導体製造装置の前面壁に取り付け、前記前面壁に形成された前記ウェハ搬入開口部の周囲に設けた切欠き内に前記ケースを配設した請求項1に記載のエアカーテン形成装置。